# Capitolo 1

## Il transistore MOSFET

L'obiettivo di questo capitolo è quello di dare le principali informazioni necessarie per comprendere il funzionamento del transistore MOSFET e degli effetti delle radiazioni ionizzanti su di esso. In particolare, nella prima sezione verranno spiegati brevemente i concetti di:

- MOSFET a canale N e a canale P
- Diverse regioni di funzionamento del transistore
- Modello per piccolo segnale
- Diverse sorgenti di rumore presenti in un MOSFET

Nella seconda parte si introdurranno i diversi effetti delle radiazioni ionizzanti sui dispositivi MOSFET e come mitigare questi danni, oltre a spiegare che cosa rappresenta la *TID* e quali unità di misura vengono utilizzate.

## 1.1 Transistore MOSFET

Il transistore MOSFET (*Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor*) è un dispositivo elettronico utilizzato sia in circuiti digitali, principalmente come interruttore controllato in tensione, sia in circuiti analogici, come amplificatori di segnale o come resistenze controllate in tensione.

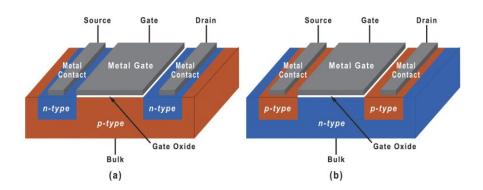


Figura 1.1: MOSFET a canale N (a) e a canale P (b)

Come mostrato nella figura 1.1, i MOSFET sono caratterizzati da quattro terminali: Source (S), Drain (D), Gate (G) e Bulk (B). Il MOSFET a canale N viene realizzato su un substrato di tipo P in cui sono innestate due regioni fortemente drogate di tipo N. Queste due regioni presentano delle metallizzazioni che formano i terminali di Source e di Drain. Sul substrato, tra le due regioni fortemente drogate, è presente un sottile strato di ossido metallico che fa da isolante (storicamente  $SiO_2$ , attualmente si usano anche altri ossidi, più performanti) sopra il quale si trova una metallizzazione che forma il Gate. Il Bulk è il terminale che si collega direttamente con il substrato, sul lato opposto del Gate, e nella maggior parte dei casi è cortocircuitato con il Source, quindi non si considera.

## 1.1.1 Regioni di funzionamento e caratteristica I-V

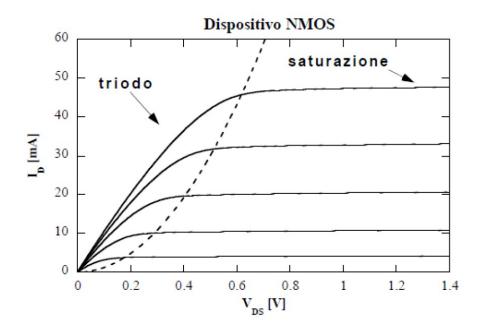


Figura 1.2: Caratteristica I - V di un MOSFET a canale N

In un MOSFET a canale N, in linea generale, può scorrere una corrente  $I_D$  che va dal Drain al Source in funzione di due tensioni (sempre non negative):

- la tensione presente tra Drain e Source  $(V_{DS})$ ;
- la tensione presente tra Gate e Source  $(V_{GS})$ .

La dipendenza di  $I_D$  da tali tensioni è messa in evidenza dalla caratteristica correntetensione (figura 1.2).

Quando  $V_{GS} = 0$ , indipendentemente dal valore di  $V_{DS}$ , la corrente  $I_D$  è nulla, poiché la giunzione P-N composta da substrato e Drain e quella formata da substrato e Sourse

sono in regione inversa.

Aumentando il valore di  $V_{GS}$ , le lacune presenti nel substrato si allontanano dalla regione direttamente al di sotto dell'ossido, creando una zona svuotata di portatori di carica liberi. Gli elettroni presenti nel semiconduttore vengono attirati creando una regione di canale di tipo N che unisce il Source e il Drain. Questo canale permette il passaggio di corrente, ma per crearlo è necessario che  $V_{GS}$  abbia un valore almeno pari alla cosiddetta tensione di soglia  $(V_{th})$ . Finché  $V_{GS} < V_{th}$ , il MOSFET si trova in regione di cutoff e  $I_D \simeq 0$ .

Nel momento in cui  $V_{GS}$  eguaglia e supera  $V_{th}$ , il canale di conduzione è completo e inizia a scorrere corrente, seguendo leggi matematiche differenti in funzione del valore di  $V_{DS}$ .

Se  $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$ , il MOSFET è in regione lineare o di triodo e la corrente di Drain segue la seguente legge:

 $I_D = 2k_n \left[ (V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$ 

dove

$$k_n = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$
  
 $\mu_n = \text{mobilità degli elettroni}$   
 $C_{ox} = \text{capacità dell'ossido}$ 

W = spessore del canale

L = larghezza del canale

Se, invece,  $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$  il MOSFET si trova in regione di saturazione e la corrente di Drain ha un andamento lineare che segue la legge:

$$I_D = k_n (V_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

dove  $\lambda$  è un fattore matematico ricavato dalla caratteristica I-V ottenuta sperimentalmente.

Tutto quanto detto finora sui MOSFET a canale N vale in maniera analoga per i MOSFET a canale P. Altri parametri verranno descritti nel prossimo capitolo.

#### 1.1.2 Modello per piccolo segnale e sorgenti di rumore

Il modello per piccolo segnale rappresenta il funzionamento del MOSFET nel momento in cui si fissa il punto di lavoro in continua e si fornisce in ingresso al dispositivo un segnale con un'ampiezza sufficientemente piccola da non alterarne il funzionamento.

In prima approssimazione, il MOSFET si comporta come un generatore di corrente controllato in tensione che emette una corrente proporzionale al valore di  $V_{GS}$ . La costante di proporzionalità è la transconduttanza di canale  $g_m$ , che dipende dal punto di lavoro ed è descritta meglio al paragrafo 2.3. Un modello più accurato prevede che,

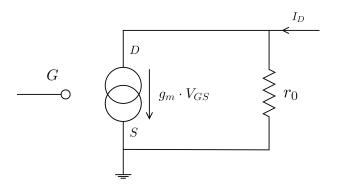


Figura 1.3: Modello piccolo segnale

quando il MOSFET è in saturazione, la corrente di Drain dipenda anche da  $V_{DS}$  in modo lineare. Nel circuito equivalete per piccolo segnale, perciò, in parallelo al generatore di corrente, è presente una resistenza  $r_0 = \frac{1}{\lambda I_{D,sat}}$  che viene attraversata da una corrente prodotta dalla differenza di tensione tra Drain e Source e che va a sommarsi a quella generata dal generatore ideale, figura 1.3.

Per comprendere al meglio l'effettivo comportamento dei MOSFET, però, bisogna considerare che il segnale in uscita al MOSFET subisce delle interferenze dovute al rumore generato all'interno del dispositivo stesso. Esistono diverse sorgenti di rumore; qui di seguito si descrivono le principali.

Rumore termico di canale Il canale di un dispositivo è composto da materiale resistivo e quindi è sorgente di rumore termico. Tale sorgente può essere rappresentata come un generatore di segnale con densità spettrale che dipende principalmente da:

- la temperatura T. La densità spettrale è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta,
- la transconduttanza di canale  $g_m$ , all'aumentare della quale la densità spettrale diminuisce,
- la lunghezza minima del canale. Infatti, al diminuire della lunghezza minima del canale, la densità spettrale può aumentare significativamente per effetto della riduzione dei portatori di carica e dell'aumento della loro temperatura.

Flicker Noise Generalmente, a basse frequenze, prevale una componente di rumore del tipo 1/f, la cui densità spettrale è inversamente proporzionale alla frequenza del segnale. Le cause più probabili di questo comportamento sono:

• fluttuazione casuale del numero dei portatori di carica dovuta a fenomeni di generazione e ricombinazione, prevalente nei dispositivi a canale N,

• fluttuazione della mobilità dei portatori di carica a causa di fenomeni di scattering con le impurità presenti nel cristallo, prevalente nei dispositivi a canale P.

A parità di tecnologia, polarizzazione e dimensioni, il flicker noise è minore nei MO-SFET a canale P, rispetto a quelli a canale N. Inoltre, la diminuzione delle dimensioni dovute all'avanzamento tecnologico comporta una riduzione sostanziale di questa tipologia di rumore.

Rumore Lorentziano Il rumore Lorentziano, o Random Telegraph Signal (RTS), è causato dall'intrappolamento e rilascio dei portatori di carica da parte di trappole presenti nella regione di svuotamento tra il canale di conduzione e l'ossido. Questo tipo di rumore è maggiormente presente nei dispositivi soggetti a grandi dosi di radiazioni e fluenze neutroniche, che producono nel reticolo cristallino dei difetti che fungono da centri di intrappolamento.

Rumore associato alla corrente di Gate Fino ad ora si è considerata solo la corrente  $I_D$  che va da dal Drain al Source (o viceversa, in base al tipo di canale). In realtà esiste anche una corrente  $I_G$  che attraversa il Gate, che in generale, appunto, è trascurabile, se confrontata con  $I_D$ . Infatti l'ossido presente tra la metallizzazione del Gate e il substrato fa da barriera di potenziale all'iniezione dei portatori di carica. Questa barriera può essere comunque attraversata dai portatori con temperatura (e quindi energia cinetica) maggiore. Con la riduzione dello spessore del gate, l'energia necessaria per iniettare il portatori attraverso il Gate diminuisce e quindi  $I_G$  diventa meno trascurabile.

Altre sorgenti di rumore Ci sono infine sorgenti di rumore legate alle resistenze presenti nel Gate e nel substrato e alle resistenze parassite di Drain e Source.

Dobbiamo specificare meglio?

## 1.2 Effetti delle radiazioni sui transistori MOSFET

Gli effetti principali delle radiazioni su dispositivi elettronici possono essere di due categorie[3]:

- Ionizzazione, generazione di coppie elettroni-lacune (e-h),
- Danni da spostamento, dislocazione degli atomi dai loro siti reticolari.

Mentre il danno da spostamento (DD) non è molto rilevante sui MOSFET, la ionizzazione può comportare variazioni dei parametri elettrici come guadagno e tensione di soglia; per questo motivo ci concentreremo solo su gli effetti della ionizzazione.

Il passaggio di una particella ionizzante all'interno della materia, comporta una perdita di energia. Questa dissipazione può essere formalizzata come:

$$\Delta E = \Delta E_{\text{elettronica}} + \Delta E_{nucleare}$$

La perdita di energia elettronica è dovuta dalle interazioni con gli elettroni negli atomi, mentre la perdita di energia nucleare è causata dalle interazioni con i nuclei degli atomi.

Gran parte dell'energia persa è elettronica, poiché solo occasionalmente avvengono collisioni forti tali da creare frammenti nucleari. Pertanto la perdita di energia totale è una buona approssimazione della perdita dell'energia elettronica[2].

#### 1.2.1 Ionizzazione

La perdita di energia elettronica nei semiconduttori provoca la ionizzazione, ovvero la creazione di coppie elettrone-lacuna (e-h). Esiste una proporzionalità diretta tra il numero di coppie e-h e l'energia elettronica persa da parte della particella che collide con il dispositivo. Per esempio, nel silicio si ha una constante di  $\frac{1}{3,6eV}$  mentre per il diossido di silicio è di  $\frac{1}{18eV}$  [2].

Negli isolanti, come l'ossido di gate dei transistori MOSFET, l'effetto della ionizzazione è cumulativo. Gli elettroni liberati da una particella ionizzante si possono muovere facilmente soprattutto grazie a effetti di campo dovuti, ad esempio, a polarizzazioni. Al contrario, le lacune sono molto meno mobili, dai 5 ai 12 ordini di grandezza inferiori, rispetto agli elettroni. La maggior parte delle lacune riesce a sopravvive alla ricombinazione con gli elettroni, creando perciò una carica positiva vicino alla giunzione  $Si/SiO_2$ . Un aumento della carica positiva ha come effetto la diminuzione della tensione di soglia dei MOSFET a canale P; invece negli NMOS, dopo aver subito bassi dosaggi (inferiori a 10Mrad), si può notare un abbassamento della tensione di soglia, mentre per dosi superiori un innalzamento. Questo andamento è dato da due fattori:

- 1. Cariche positive intrappolate nell'ossido
- 2. Cariche negative presenti nelle trappole all'interfaccia<sup>1</sup>

Mentre la prima provoca l'abbassamento della tensione di soglia, aumentando la carica positiva presente, la seconda, all'aumentare della dose assorbita, aumenta d'intensità, sovrastando il primo effetto e incrementando la presenza di elettroni all'interfaccia con conseguente aumento della  $V_{th}$ .

Un'altro effetto presente solo negli NMOS è quello della formazione di transistor parassiti[1]. Questo effetto è dovuto all'aumento delle cariche positive nella shallow trench isolation (STI), comportando un aumento degli elettroni nel substrato (figura 1.4) che, a loro volta, creano un canale conduttivo tra source e drain, aggirando quello principale. Questo collegamento fa sì che possa esserci un flusso di corrente anche quando il dispositivo è polarizzato con una  $V_{GS} \simeq 0$ .

Poiché gli effetti delle radiazioni sui MOSFET precedentemente elencati sono maggiori sui dispositivi a canale N, in passato si è connsolidata la preferenza ad utilizzare i PMOS essendo più tolleranti alla ionizzazione. L'evoluzione di tecnologie MOSFET sempre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Le trappole all'interfaccia sono imperfezioni o difetti presenti alla giunzione  $Si/SiO_2$  che possono intrappolare delle cariche. Queste trappole aumentano all'aumentare della dose assorbita

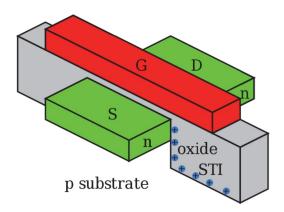


Figura 1.4: Accumulo delle lacune nella shallow trench isolation[1].

più piccole, però, ha comportato un aumento della resistenza alle radiazioni ionizzanti, riducendo correnti di perdita,  $I_{off}$  e variazioni della tensione di soglia (figura 1.5).

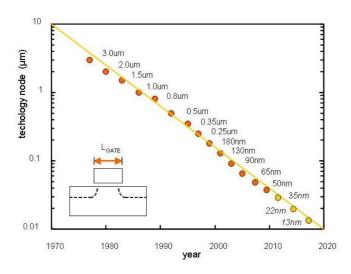


Figura 1.5: Evoluzione delle dimensioni nei dispositivi elettronici[6]

La ricottura dell'ossido ( $oxide\ anneals$ ) è una procedura volta a ripristinare, almeno in parte, le caratteristiche del MOSFET a seguito dell'assorbimento di radiazioni. Questo processo consiste nel neutralizzare le lacune scaldando il dispositivo e facendo si che gli elettroni presenti acquisiscano abbastanza energia per potersi ricombinare con le lacune. Per questo lavoro di tesi, sono stati portati ad una temperatura di  $100^{\circ}C$  per ventiquattro ore. La ricottura può avvenire anche a temperatura ambiente, ma i tempi pèr osservare effetti significativi sarebbero molto lunghi, anche di anni[2].

## 1.2.2 Misurazione della dose

La quantità di radiazioni ionizzanti assorbite da un materiale viene chiamata TID (total ionizing dose) ed è espressa in energia su unità di massa. La TID normalmente è misurata in rad (radiation absorbed dose), definito come  $100erg = 100 \cdot 10^{-7}J$  per grammo di materiale. Un'altra unità di misura per la TID, accolta anche dal sistema internazionale, sono i gray (Gy), dove  $1Gy = 100rad = 1\frac{J}{Kg}$ . Data l'esistenza di una dipendenza tra quantità di energia persa e il materiale su cui essa si deposita, spesso insieme all'unità di misura si indica anche il materiale; ad esempio, nel caso del diossido di silicio si indica  $rad(SiO_2)$ .